

SEARCH

INDEX JAPANESE

1/1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-061934

(43) Date of publication of

27.02.1992

application:

(51)Int.Cl.

B01J 35/04

B01D 53/36

B01J 23/78

(21)Application

(22)Date of filing:

02-167905

(71)

RIKEN CORP

number:

26.06.1990

Applicant: (72)

KADOYA SATOSHI

Inventor:

MURAMATSU AKIRA

ABE AKIRA

YOSHIDA KIYOHIDE

(54) EXHAUST GAS PURIFYING MATERIAL AND ITS PREPARATION

(57)Abstract:

PURPOSE: To enhance catalytic capacity by preparing an exhaust gas purifying material wherein a filter consists of two low and high density parts and the surface area of the wall surfaces of the pores in the filter at the low density part is set to a specific range. CONSTITUTION: An exhaust gas purifying material is constituted by supporting a catalyst on a heat-resistant porous foam type filter and the filter consists of two parts, that is, a relatively low density part and the high density thin layer part formed on one side of the filter. The surface area of the wall surfaces of the pores in the filter at the low density part is set to 1-8m2/g. A ceramic layer may uniformly be formed to the inner surfaces of the pores in the filter. The exhaust gas-purifying material is prepared by eroding the interior of the filter by chemical treatment to increase the surface area of the wall surfaces of the pores in the filter and subsequently supporting the catalyst on the filter.

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

平4-61934 ⑩ 公 開 特 許 公 報(A)

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

(3)公開 平成4年(1992)2月27日

35/04 B 01 J B 01 D 53/36 B 01 J

Z 3 3 1 Α

2104-4G 8616-4D 8017-4G

未請求 請求項の数 6 (全8頁) 審査請求

60発明の名称

個代

理

排ガス浄化材及びその製造方法

願 平2-167905 の特

橘馬

願 平2(1990)6月26日 29出

屋 聡 明 者 角 @発 松 暁 個発 明 者 村 晃 阿 部 個発 明 者 B 英 個発 明 沯 杏 人 株式会社リケン @出 願

弁理士 髙石

埼玉県熊谷市熊谷810番地 株式会社リケン熊谷事業所内 埼玉県熊谷市熊谷810番地 株式会社リケン熊谷事業所内 埼玉県熊谷市熊谷810番地 株式会社リケン熊谷事業所内

埼玉県熊谷市熊谷810番地 株式会社リケン熊谷事業所内

東京都千代田区九段北1丁目13番5号

眀

- 1. 発明の名称 排ガス浄化材及びその製造方法
- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 耐熱多孔性フォーム型フィルタ上に触媒を担 持してなる排ガス浄化材において、前記フィ ルタは比較的低密度の部分と、フィルタの一 方の側に形成された高密度の薄層部との二つ の部分からなり、前記低密度の部分における フィルタ内の細孔の壁面の表面積が1~8㎡ /Rであることを特徴とする排ガス浄化材。
 - (2) 耐熱多孔性フォーム型フィルタ上に、触媒を 担持したセラミック層を形成してなる排ガス 浄化材において、前記フィルタは比較的低密 度の部分と、フィルタの一方の倒に形成され た高密度の薄層部との二つの部分からなり、 前記フィルタ内の細孔の内面に前記セラミッ ク層が均一に形成されていることを特徴とす る排ガス浄化材。
- (3) 耐熱多孔性フォーム型フィルタ上に触媒を担 持してなる排ガス浄化材を製造する方法であ って、前記フィルタは比較的低密度の部分と、 フィルタの一方の側に形成された高密度の薄 層部との二つの部分からなり、前記フィルタ の内部を化学的処理により侵食することによ ってフィルタ内の細孔の壁面の表面積を増大 させ、次いで触媒担持処理を行うことを特徴 とする排ガス浄化材の製造方法。
- (4)請求項3に記載の排ガス浄化材の製造方法に おいて、前記フィルタの内部を侵食した後に、 前記低密度の部分におけるフィルタ内の細孔 の壁面の表面積が1~8m³/gとなっているこ とを特徴とする方法。
- (5)耐熱多孔性フォーム型フィルタ上に、触媒を 担持したセラミック層を形成してなる排ガス 浄化材を製造する方法であって、前記フィル タは比較的低密度の部分と、フィルタの一方 の側に形成された高密度の薄層部との二つの 部分からなり、前記フィルタの内部を化学的

処理により侵食することによってフィルタ内の細孔の壁面の表面積を増大させ、次いで前記フィルタ上に前記セラミック層をコーティングすることを特徴とする排がス浄化材の製造方法。

(6) 請求項 5 に記載の排がス浄化材の製造方法において、前記フィルタの内部を侵食した後に、前記低密度の部分におけるフィルタ内の細孔の壁面の表面積が 1 ~ 8 m²/g となっていることを特徴とする方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、排がス浄化材及びその製造方法に関し、更に詳しくは触媒を担持したセラミックフィルタからなる排がス浄化材、及びその排がス浄化材の製造方法に関する。

〔徒来の技術及び発明が解決しようとする課題〕 近年、ディーゼルエンジンから排出される排が ス中の微粒子状物質(主として固体状炭素微粒子 と液体又は固体状の高分子量炭化水素微粒子とか らなり、パティキュレートと称される)や、NOx、CO等が環境衛生上有害なものとして問題化している。特に、パティキュレートは、平均粒径が0.1~1μmで大気中に浮遊しやすいため、呼吸により人体内に取り込まれやすく、また最近の臨床試験結果では、発がン性物質をも含んでいることが確認されている。

その中で、フォームフィルタはその内部に多数 の連続した細孔を有し、細孔壁が三次元方向に形

成されている。そのため幾何学的表面積が大きく、細孔壁の表面積は一般に0.3 ~0.8 m²/gで、多量の触媒を担持することが可能である。また耐熱衝撃性も高い。

しかし、他の型のフィルタに比べてパティとしたがある。 に大きないのでは、 をしてパティをでは、 をしてパティをでは、 をしてパティをでは、 をしていたのででは、 をしているでは、 をしているでは、 をでは、 をでいる。 を

それに対して、フォームフィルタの一方の側に高密度の薄層部を設けることによって、パティキュレートの捕集効率を高めることが提案されている(SAE Paper 、No.890787 、1989年)。しかし、圧力損失が大きくなってしまうという問題は解消されていない。

一方、触媒担持能力を増大させるために、三次

元構造のフォーム型フィルタ上にセラミックス等の無機物質の担体層を形成することによって触媒担持面積を大きくし、それによって触媒作用を高めることが、特開昭60-78640号において提案され、ている。

特開昭60-78640号に開示された排がス浄化用触 媒の製造方法においては、無機物質あるいは無機 物質と触媒との混合物をスラリー化成すっことを 構造体上に被理し、触媒担体層を形成すっことを 明示されるが、形成される触媒担体層の分散を と称されるが、形成される触媒担体層の分散で にく、担体の表面積を増大させるには不十分である。また、圧力損失の面でも不十分であった。

従って本発明の目的は、触媒の担持面積が大きいために触媒能が高く、しかも圧力損失を過大にすることなくパティキュレートを効率良く捕集することのできる排ガス浄化材、及びその排ガス浄化材の製造方法を提供することである。

【課題を解決するための手段】

上記目的に鑑み鋭意研究の結果、本発明者は、

特用平4-61934 (3)

高密度の薄層部を有するフォームフィルタの内部を化学的処理により侵食することによって、フィルタ内部の表面積を増大させれば、触媒担持面積を大きくし、またパティキュレートを効率良く捕棄することができることを発見し、本発明を完成した。

すなわち本発明の第一の排がス浄化材は、耐熱 多孔性フォーム型フィルタ上に触媒を担持しているものであって、前記フィルタは比較的低密度の 部分と、フィルタの一方の側に形成された高密度 の薄層部との二つの部分からなり、前記低密度の 部分におけるフィルタ内の細孔の壁面の表面積が 1~8 m²/gであることを特徴とする。

また本発明の第二の排がス浄化材は、同じく比較的低密度の部分と、一方の側に形成された高密度の薄層部とからなる耐熱多孔性フォーム型フィルタ上に触媒を担持しているものであって、前記フィルタ内の細孔の内面にセラミック層が均一に形成されていることを特徴とする。

また本発明の第一の排ガス浄化材の製造方法は、

耐熱多孔性フォーム型フィルタ上に触媒を担持させる方法であって、前記フィルタは比較的低密度の部分と、フィルタの一方の側に形成された高密度の薄層部との二つの部分からなり、前記フィルタの内部を化学的処理により侵食することによってフィルタ内の細孔の壁面の表面積を増大させ、次いで触媒担持処理を行うことを特徴とする。

上記第二の製造方法において、触媒の担持は、 セラミック層をコーティングした後に行ってもよ いし、あるいは予め触媒活性種をセラミック層に 合浸した後にセラミック層のコーティングをおこ

なってもよい。

以下、本発明を詳細に説明する。

フィルタの形状と大きさは、目的に応じて種々変更することができるが、一般に円筒形に形成され、その直径は30~400mm 、長さは50~300 mmとするのが好ましい。圧力損失を小さくするには、長さを短くしたり、排がス導入面を広くするのがよい。また必要に応じて、複数枚積層してもよい。

フィルタの排がス入口側又は出口側のいずれか一方の面には高密度の薄層部が形成されている。 そのため、背圧が高くなってもパティキュレート が外へ吹き飛ばされずに捕捉される。高密度薄層 郎の厚さは5~2000 μmであるのが好ましく、よ り行ましくは10~50 μmである。

高密度の薄層部を形成する方法としては、いく つかあるが、以下の方法が特に好ましい。

(a) 所望の形状の型の底面にグリセリン、水、界面活性剤からなる離型剤を塗布し、この型にコージェライト等のスラリーを流し込み、型を分離し、乾燥後、焼成する方法。

(b) 均一なフィルタをまず形成し、有機パインダとコージェライト等の粉末を混合し、それをフィルタの一端面に塗布して乾燥し、焼成する方法。

このようにして高密度の舞層部を形成した後において、フィルタの内部には排がスが通過できる 微小な細孔が多数形成されている。 低密度部分に おいては60~90%のポロシティ及び3~400 μm のポアサイズを有する。一方、 高密度の薄層 BB においては40~70%のポロシティ及び 3~100 μm のポアサイズを有する。

このようにしてフィルタ材の格出処理を行うと、低密度部分においては、60~95%程度のポロシティ及び0.1~400 畑のポアサイズとなり、圧力損失を低減し、パティキュレート燃焼後の灰分の堆積を防止するのに最適である。また、細孔壁の表

面積は 1 ~ 8 m²/8となり、多量の触媒を担持することができる。一方、高密度薄層部においては、40~70%のポロシティ、及び 3 ~100 μ程度のポケサイズとなり、パティキュレートの捕集効率が良好となる。好ましいポアサイズは 30 μ m 以上である。

以上のように細孔壁面の表面積を増大させた後、フィルタ内に触媒活性種の炭酸塩、硝酸塩、酢酸塩、水酸化物、塩化物などの水溶液を含浸する。次いで乾燥、焼成して、フィルタ上に触媒を直接担持させる。

ート法やゾルーゲル法を用いることができるが、 ゾルーゲル法を用いれば、セラミック暦を細孔の 内面に高い分散皮で均一に形成することができる ので、より好ましい。

ウオッシュコート法は、上記セラミック層を形成するセラミック粉末のスラリー中にフィルタを 浸漬し、乾燥することによりフィルタにセラミック層をコーティングする方法である。この際、触 葉を予め含浸したセラミック粉末を用いれば、一 回の処理でセラミック層と触媒層を形成すること ができる。

第二の方法は、セラミックスと触媒活性種をフィルタに同時にコーティングする方法である。例えば、まずA1アルコキシドのアルコール溶液にCH。COOH、HNO。、HCL等の酸と、さらに触媒活性金属種の塩の水溶液とを加えて、コーティング液を

特朗平4-61934 (5)

関製する。次いで、そのコーティング被にフィルタを浸漬した後、水蒸気あるいは水と反応させて加水分解によるゾル化、さらにゲル化を行う。その後、フィルタを乾燥、焼成し、触媒を担持したアルミナからなるコーティング層を形成する。

第二の方法において、触媒活性金属種の塩との塩といて、触媒活性金属種の塩と 時間の塩、水に溶解するものであれば、炭酸塩、硝酸塩、酢酸塩、水酸化物、塩化物など、どのような種類のものでも用いることができるが、触媒・性に、また、アルコール等の分散剤を添加するのが好ましい。

また、第二のソルーゲル法を低密度の部分にのみ適用して、高密度の時間の担持を、ソルーゲル法、ウオッシュコート法のはは光では、学法をは、のの対し、低密度の部分に対し、できる。例えば、低密度の部分に対し、サック層を第二のゾルーゲル法によって形成する一方、高密度の薄層部には、セラミック的

末に触媒を含浸法あるいは光化学法で担持させた もののスラリーをウオッシュコート法でコート法で る。あるいは、低密度の部分に触媒担持セラミッ ク層を第二のゾルーゲル法によって形成する一方、 高密度の薄層部には、セラミック層を第一のゾル ーゲル法又はウオッシュコート法でコートした後、 触媒活性種を含浸法あるいは光化学法で担持して もよい。

第一、第二のソルーゲル法ともに、酸はゲル化の際の加水分解反応の触媒として添加するものである。しかし、酸の代わりにアルカリを添加しても、加水分解反応を促進することができる。

なお、以上においてセラミック層としてアルミナを例に説明したが、それ以外のセラミックの場合でも、同様にゾルーゲル法によりコーティングすることができる。例えば、触媒活性種をチタニア(TiO.)に担持させる場合は、Tiのアルコキシド(例えば、Ti(O-iso C, H,)。)を用い、上述のアルミナの場合と同様の方法で行う。その他の名孔質担体、例えばSiO.、NgO、ZrO.、複合担体A1

,0,_SiO,、SiO,_ ZrO,、Al,D,-TiO,、SiO,-TiO, 答を用いるときも同様である。

ゾルーゲル法によってセラミック層をコーティングした後の細孔壁の表面積は10~500m²/g となる。

ウオッシュコート法とソルーゲル法のいずれにおいても、フィルタ内にコーティング液を満退なく行き渡らせるために、フィルタの一端から吸引しながら、他端からコーティング液を供給するのが好ましい。そのための装置の一例を第1図に示す。

第1図に示す装置は減圧容器14を有し、減圧容器14の天蓋を貫通して円筒状のフィルタホルダ13が取付けられ、その上端にはコーティング被供給用のガイド16が接続されている。フィルタホルダ13は、処理するフィルタのサイズに応じたものを使用できるよう、交換可能にしてある。フィルタホルダ13内にはシールリング15を介してフィルタ11が固定される。

摊圧容器14内を、吸引口14a に接続した雑圧ポ

ンプ(図示せず)では圧しながらがイド16からコーティングを12をフィルタ11に供給する。コーティング液がフィルタ内を通過した後も充分吸コーティング液はフィルタ内を通して減圧容器14の最下部に設けられたドレンコック14bを開いて、その上に貯えられている余剰のコーティング液12を取り出し、次の使用に供する。

最後に、フィルタ11をフィルタホルダ13から取り外し、乾燥、焼成する。

乾燥前に、フィルタ内に残った余剰のコーティング液の排出とコーティング層の均一化及び高分散化を促進させるために、フィルタ内を減圧あるいは加圧するか、あるいは違心分離法等を併用するのが好ましい。

本発明の排がス浄化材に用いる触媒としては、 (a) アルカリ金属元素と、の過移元素と、(c) 希土類 元素とからなるものが好ましい。アルカリ金属元素としては、K、Na及びCsが好ましく、過移元素 としてはCuか好ましく、また希土類元素としてはCe、Laが好ましい。なお、上記触媒中において、アルカリ金属元素、遷移元素及び希土類元素は、通常酸化物の状態で存在する。

(実施例)

本発明を以下の具体的実施例により、さらに詳細に説明する。

実施例1

フィルタとして、市販のディーゼル排がス用コージュライト製フォームフィルタを用いた。フィルタの形状は医径30mm、及さ25mmの円筒形でで、密度0.55g/cc、平均細孔径 300μm、気孔率75%であった。またフィルタ内部の比表面積は0.5m³/8であった。このフィルタの一方の第面に、上記方法(b)によりコージェライトと有機バインダの混合液を強布した後、乾燥、焼成して、高密度の薄層部を形成した。薄層部の厚さは 150μmであった。

上記フィルタを、1%濃度で20℃のフッ酸水裕核に30分間浸漬し、フィルタ材を1重量%格出さ

ナ膜をコートし、段終的にアルミナ膜がフィルタ 全体の10重量%になるまで浸漬、乾燥、焼成を緩 り返した。

次いで、このフィルタに実施例1と同様にしてCe(HDs)s水溶液を含浸して、アルミナ膜の重量に対してCeを2.5%、CuCls水溶液を含浸してCuを16%、KsCOs水溶液を含浸して Kを 2.5%担持させた。最後に、フィルタを 700でで3時間焼成した。

実施例3

実施例1と同様にしてフィルタの一方の韓面に 高密度の韓層部を形成した後、フィルタをファ酸 水溶液に提着して溶出処理を行い、実施例1と同様に低密度部分において比表面積3 m²/gとした。

このフィルタの一端から、チタニウムイソプロポキシドでi(O-iSO CsHz)。のアルコール格液にHCUを添加したコーティング液をフィルタ内に供給した。所定の量を供給した後、このフィルタに水蒸気を通し、加水分解によってゾル化、さらにはゲル化を行い、乾燥し、最終的には500 でで 3 時

せた。その結果、低密度部分におけるフィルタ内 部の比表面積は3 m²/gとなった。

次に、このフィルタに Ce(NO_a)。水溶液を含没して、Ceをフィルタ重量に対して 0.1 % (重量%、以下同様) 担持させた。さらに CuCi。 水溶液と KoCO。 水溶液を含浸して、 Cuを 0.1 %、K を 0.1 % 担持させた。

最後に、フィルタを700 ℃で3時間焼成した。 実施<u>例2</u>

実施例 1 と同様にしてフィルタの一方の始面に高密度の存層部を形成した後、フィルタをフッ酸水溶液に浸漬して溶出処理を行い、実施例 1 と同様に低密度部分において比表面積 3 m²/gとした。

一方、市販の r ーアルミナ粉末(平均粒径 3 μm) 5 重量部、アルミナ系バインダー10重量部及び 水 85重量部からなるスラリーを、室温で 3 時間提 枠した。

このスラリーに上記フィルタを浸漬した後、室 温で12時間乾燥し、次いで 500℃で3時間焼成した。それによって、フィルタの細孔内面にアルミ

間焼成した。これによってフィルタ細孔内面に、均一にかつ高分散化 Ti O s 膜を、フィルタ重量に対して10重量 % コートした。次いでこのフィルタに、CuCL。水溶液、La(NOs)s水溶液及び Cs NOs 水溶液を用いて、Cu、La、Csを各 2.5 %(フィルタ重量当たり)含没した。

実施例 4

実施例 1 と同様にしてフィルタの一方の嬉面に 高密度の種類部を形成した後、フィルタをフッ酸 水溶液に浸漬して溶出処理を行い、実施例 1 と同様に低密度部分において比表面積 3 m²/gとした。

一方、市販のアルミニウムイソプロポキサイド (A1 (0-iso CoHr) a) 1 モルに対してイオン交換水 100 モルを加え、pH 2 となるように顕製した。 次いで室温で 2 時間攪拌して加水分解を行った。 さらにアルミニウムイソプロポキサイド 1 モルに対して塩酸を 0.3モル添加し、70℃に加熱しながら24時間攪拌し、透明なスラリーを調製した。

このスラリーに上記フィルタを浸摘し、2㎝/ min の速度で引き上げた。次いで、室温で乾燥後、

特配平4-61934 (ア)

500 ℃で 2 時間焼成した。それによって、フィルタの細孔内面にアルミナ膜をコートし、 最終的にアルミナ膜がフィルタ全体の 5 重量%になるまで浸漬、乾燥、烧成を繰り返した。

次いで、このフィルタに実施例 2 と同様の各種 水溶液を含浸した後、焼成し、アルミナ膜の重量 に対して、Ceを 2.5%、Cuを10%及び Kを 2.5% 担持させた排がス浄化材を製造した。

実施例 5

実施例1と同様にしてフィルタの一方の場面に 高密度の薄層部を形成した後、フィルタをフッ酸 水溶液に浸漬して溶出処理を行い、実施例1と同様に低密度部分において比表面積3㎡²/gとした。

一方、市販のエーアルミナ粉末に、Ce(NO₂) 3水 溶液、CuCl。水溶液及びK,CD。水溶液を含浸した。 次いで、この粉末を乾燥し、500 セで 3 時間焼成 して、アルミナに対してCe、Cu及びK を各々10% 担持させたアルミナ粉末を顕製した。次に、この 粉末を水100gに対して 10gの割合で添加し、スラ リーとした。

実施例 1 と同様の市販のフォームフィルタを用い、同じ方法で一方の端面に高密度の薄層部を形成した(低密度部分の比表面積 0.5 m³/g 、 気孔率75%、高密度薄層部の厚さ 150 μm)。

フッ酸による お出処理は行わずに、 実施例 3 と同様に アルミニウムイソプロポキサイドを用い、フィルタ内にアルミナ膜を 5 重量%コートした。

次いで、このフィルタに実施例3と同様に各種水溶液の含浸と焼成を行い、アルミナ膜の重量に対してCeを2.5%、Cuを10%及びKを2.5%担持させた。

バティキュレート着火温度、NOx 除去率及び圧力 損失の測定

実施例 1 ~ 4 及び比較例 1 、 2 の排がス浄化材に、 1 時間当りフィルタ容積の 10000倍に相当する量の模擬排がスを通過させた。模擬排がスの成分は、パティキュレート 1 重量部 (対フィルタ重量) 、 NO 800ppm、 H 。O 10%、 SO 。 100ppm、 O 。10%であった。また、フィルタの高密度薄層部は気流の出口側になるように配置した。

このスラリーに上記フィルタを没渡し、窒温で12時間乾燥した後、700 ℃で 3 時間焼成した。 それによってフィルタの細孔内面にアルミナ膜をコートし、最終的にアルミナ膜がフィルタ全体の10 重量%になるまで浸漬、乾燥、烧成を繰り返した。比較例 1

実施例・1 と同様の市販のフォームフィルタを用い、同じ方法で一方の端面に高密度の専層部を形成した(低密度部分の比表面積 0.5m³/g 、気孔率75%、高密度専層部の厚さ 150μm)。

ファ酸による格出処理は行わずに、実施例 2 と同様にアルミナ粉末のスラリーを用い、フィルタ内にアルミナ膜を10重量 96 コートした。この結果、低密度部分におけるフィルタ内部の比表面積は 80 m²/gとなった。

次いで、このフィルタに実施例 2 と同様に各種 水溶液の含浸と焼成を行い、アルミナ膜の重量に 対して Ceを 2.5%、 Cuを 10% 及び Kを 2.5% 担持 させた。

比較例2

排ガスを 5 ℃ / minの昇温速度で室温から 700℃まで昇温しながら、 NOの減少量から NOの除去率を求め、また、 CO。 の生成ビークからパティキュレートの着火温度を測定した。

また同時に、フィルタの前後における気流の圧 力差を側定して圧力損失とした。

第1表

	着火温度 (で)	NO. 除去 率 (%)	圧力損失 (mmÁq)
実施例1	410	15	8 0
実施例2	390	20	150
実施例3	300	25	8.0
実施例 4	380	22	9 0
実施例 5	390	20	160
比較例1	410	15	200
比較例 2	405	16	110

第1表からわかるように、本発明の排がス浄化材を用いると、圧力損失を増大させることなく、 パティキュレートは低温で着火し、NOx除去率は 向上した。

[発明の効果]

また、フィルタ上に触糞狙持用のセラミック層 を形成すると触媒狙持面積がさらに増大し、触媒 作用がいっそう向上する。

4. 図面の簡単な説明

第1図はフィルタ内にコーティング被を供給するための装置を示す斯面図である。

- 11・・・フィルタ
- 12・・・コーティング液
- 13・・・フィルタホルダ
- 14・・・ 滅圧容器
- 14a · · · 吸引口

146 ・・・ドレンコック

15・・・シールリング

16・・・ガイド

出願人 株式会社 リケン代理人 弁理士 高石橋馬

